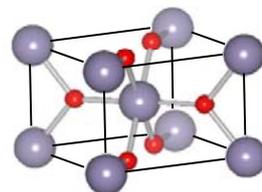


最先端材料開発を体験しよう！

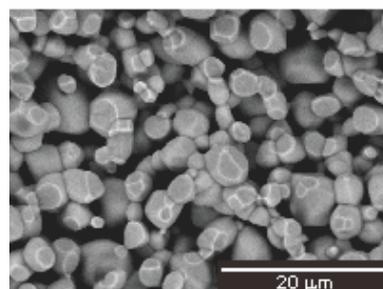
～先端機器によるセラミックスの作製と解析～

函館高专には半導体などの最先端材料を開発するための機器がたくさんあります。

本公開講座では最先端機器を使って半導体セラミックスを作製し、その特性を評価する過程を体験することができます。将来、研究や開発に携わりたい中学生の方は是非、参加してみてください。



放電プラズマ焼結装置



電子顕微鏡による観察結果

1. 開 講 日 平成25年9月28日(土)
2. 時 間 9:00~12:00
3. 会 場 等 函館工業高等専門学校
材料開発・物性測定・分析機器室
4. 受講対象 中学生
5. 募集人数 8名
6. 受講料 500円
7. 講 師 函館工業高等専門学校准教授 柳谷 俊一
8. 受付期間 平成25年9月11日(水)~9月25日(水)

期間内受付時間：土・日・祝日を除く9時~17時

なお、募集定員になりしだい締め切らせていただきますのでご了承ください。

【申し込み方法】 電話にて下記までお申し込み下さい。

申し込み・問い合わせ先

函館工業高等専門学校 総務課

電 話：0138-59-6345

本校ホームページ

<http://www2.hakodate-ct.ac.jp/>

公開講座のホームページ

<http://www2.hakodate-ct.ac.jp/chair/>